



△ ×				APPROVED	CHECKED	MATERIAL 材料	-	CHAMFER 一般面取	-	QUANTITY 個数			
△ ×				T. A.	S. U.	TREATMENT 処理	-	FINISHING 仕上	-	-			
△ ×						TREATMENT CONTACT 処理接点	-	DECENTRATION 偏芯	-				
△ × 3	rotation・Iris ring表記追加 同軸部表記追加	20.06.30	T. F.	DESIGNED	DRAWN	OVER 250 UP TO 1000 ±0.3 ±0.5 ±1.0 ±0.2	UNIT (mm)	ANGLE 角度	METHOD 図法	REMARK 適用 (機種名)			
△ × 1	SWIR用ラベル追記	19.10.28	H. M.	S. U.	S. U.	OVER 63 UP TO 250 ±0.2 ±0.3 ±0.6 ±0.15		-		VS-THV1-110C0/S-SWIR			
NO. × 箇所	REVISION 訂正事項	DATE	NAME			OVER 16 UP TO 63 ±0.1 ±0.2 ±0.4 ±0.1		SCALE			1 / 1	NAME	外觀図 / DRAWING
						OVER 0 UP TO 16 ±0.05 ±0.1 ±0.2 ±0.1		DATE			17.11.22	DRAW NO.	01DTC0586A3
						TOLERANCES	A B C S						